

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

55046589

PUBLICATION DATE

01-04-80

APPLICATION DATE

29-09-78

APPLICATION NUMBER

53120929

APPLICANT: FUJITSU LTD;

INVENTOR:

UEDA RYUICHI;

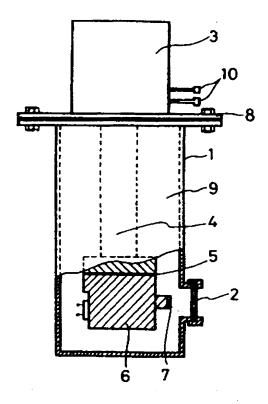
INT.CL.

H01L 31/02 H01L 23/46

TITLE

COOLED PHOTOELECTRIC

CONVERTER



ABSTRACT :

PURPOSE: To stabilize the operating temperature of a cooled photoelectric converter by forming a heat dissipating block mounted on a cooling head by heat accumulator having high heat capacity at low temperature and an enclosure using high heat conductive material for surrounding the accumulator.

CONSTITUTION: A heat dissipating block 6 connected by bonding metal 5 such as In from a drive unit 3 to a cooling head 4 as a circulating cooler are arranged at a metallic outside container 1 having a transparent window 2. A laser device 7 is mounted while facing with the window at one side of the block 6, sealed at its sealer 8, evacuated in the interior 9 of the container 1 as an adiabatic structure. Thus, helium gas is introduced from a gas inlet 10 into the gas cylinder in the head 4, and circulated to elevationally move the piston in the head 4 by the drive unit 3 to thereby cool the block 6. The block 6 is formed with a heat accumulator 11 of pb having large heat capacity and an enclosure 12 of Cu of high heat conductivity for surrounding the accumulator 11 to thereby eliminate the temperature variations of the block to thus stabilize the laser device 7.

COPYRIGHT: (C)1980,JPO&Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭55—46589

⑤Int. Cl.³H 01 L 31/02 23/46 識別記号

庁内整理番号 6655-5F 6655-5F 砂公開 昭和55年(1980)4月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

分冷却型光電変換装置

创特

願 昭53-120929

②出 願 昭53(1978)9月29日

@発明者篠原宏爾

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

の発明者 吉河満男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

@発 明 者 伊藤道春

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 明 者 植田隆一

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

切出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 井桁貞一

明知

2. 特許請求の範囲

循環式冷凍器の冷却ヘッド化半導体光電変換器 子を取り付けた放船プロックを密着してなる光電 変換装置において、放放器プロックが低温におい て熱容量の大きい材料からなる響熱部とその外囲 を包む高熱伝導率材料から成る熱伝導脳を具えて いることを特徴とする冷却歴光電変換装置。

8. 発明の詳細を説明

本発明は循環式冷凍器を用いた冷却数光電変換 接触の改良に関するものである。

一般化半導体光電変換装置、たとえば原外譲を 発振する半導体レーず装置の鉛ースポーテルル (PDSnTe) 等を用いたレーず業子はデユリ構 造のガラス容器内に取り付け、通常液体窒素等の 冷様により冷却し、たとえば液体窒素温度の17 x程度の低低で動作さぜる必要がある。

・ しかしアユッ型半導体レーザ製置では冷却に供 1 する液体産業の保持時間が短く、しかも液体産業の保持時間が短く、しかも液体産業の保持時間が短く、しかも液体産業を削減した。 では、レーザ光の波長が変化するという障害がある。 このためにレーザ業子の動作中、常に安定な所要や却温度を維持することが可能な循環式冷凍器を組込んだ半導体レーザ接慢が実現されている。 これらの循環式冷凍器は市販品で、ギフォード・マクマホン方式あるいはソルベイ方式のものがあり、いずれもピストン上下産動により、 N2、He 等のガスの断熱膨緩を利用して寒冷を発生させ、書熱部を冷却させる構造となつている。

上述の循環式冷康器を組込んだ従来のたとえば 冷却型球外線レーザ装置は、レーザ業子を取り付 け冷却する網(Cu)がらなる放熊プロックと設放 熱プロックを冷却する冷却ヘッド、そして設冷却 ヘッドに内蔵するピストンを駆動させる駆動部か ら構成されている。

上配レーザ素子を配置した放影プロックを冷却 するには、放影プロックに接続されている冷却へ ッド内の気筒中に例えば Ho ガスを流入循環させ、

想

上記気領中に構成されているピストンの上下運動 によつて且9 ガスを断熱膨脹し、寒冷を発生させ、 気筒下部の熱伝導体を冷却し、引き続いてレーデ 煮子を配置した高熱伝導率の削(Cu)等からなる 放熱プロックを冷却する構造となつており、800 火から10 ×程度の低温冷却を可能としている。

しかし上記のような冷凍器による冷却の方式は、 上述のようにピストンの上下運動により気体の断 熱器膜によつて発生する懸冷が無期的に起こり伝 減するため、冷却ヘッドの温度がゆらぎを示し、 この温度のゆらぎが放散プロックに伝わり、たと たば20年近辺の集子温度にかいて約0.16年の 温度変動のあることが本発明者の実験より明らか トカつている。

この温度変動は、赤外線レーザ接触、特に高分 解能スペクトロスコピー用光報等を対象とする場合には、発振被長変動を 0.1 人程度に抑える必要 から少なくとも 0.0 0 2 不以下の最度安定性が要 求されており大きな解答となる。 この問題は、レ ーザ業子を取り付ける放熱プロックに通常熱伝導 特別昭55-46589(2) 性の良い網を用いてかり、との材料が20 でのような低低温にかいて熱容量が低めて小さいととから冷却ヘッドの温度変動を直接放熱プロックが得別するととになる。との放熱プロックが冷却ヘッドの温度変動に左右されない程度に熱容量を大きくすることが考えられるが、放熱プロックの形状を大型にすることは装置の構造上得策でない。

本希明の目的は、上述の関係点を改善し、冷却 型光電変換業子の助作温度の安定化を図ろうとす るもので、前記放展プロックを低温において熱容 量の大きい材料からなる書簡部とその外囲を包ん だ高能伝導率材料被優とで構成したことを特徴と する新規なる冷却型光電変換装置を提供せんとす るものである。

以下本発明の一実施例を図面を用いて詳細化説明する。

第1回は本発明に係る光電変換接種の構成図を 示す。本実施例は、半導体赤外線レーザ接触に本 発明を適用した場合のものである。

樹示のように流過速2を具えた金属性の外側容

器1に預職式府庫器としての駆動部8、冷却へファイム、そして前配冷却へフド4の先端部にはコロカム(In)等の接合金属5によつロカム(In)等の接合金属5によつロカム(In)等の在金属5によつロラインを対象を2と対向されてかりませて、対象の一個面に透過度2と対向させは対常部2とと対向の対象がである。レーザ常子の冷却は対象がでとえば、対っている。レーザ常子の冷却は対象がでとれたがカーでは、対象には対象があるによって、対象があるによって、対象があるによって、対象を発展して、変合金属5を経て、ファクを冷却する方式を取っている。

しかし放展プロック 6 が冷却へッド 4 の温度変 動に左右されない状態に熱容量を光分大をくるつ て行くためには、第 8 関に示すように放影プロッ ク 6 の材質をたとえば従来の側の熱容量の約 2 0 告(20 ×の場合)からなる船(PD)と置き変えた書熱部11とその外囲部12を高熱伝導率材料からなる網(Cu)等で図示のように構成すれば、放熱プロックを大型にすることなく、冷却ヘッドからの熱伝導は光分得られ、障害となつていた放熱プロックの温度変動を解消することが可能となる。したがつて放無プロックに配置したレーデ索子の動作温度を安定させることができる。

たか本実施例では放熱プロックの審無部を取(Pb)とし、外囲部を例で構成した例について説明したが、その他に書無部を削以外の低温にかいて無容量の大きい金属、たとえばPb+In。Pb+Sn等とし、また外囲部を網などの無伝導の良い金属で構成することにより放展プロックの温度変励を防止することも可能である。また、レーザ業子の冷却に避用しても判録の効果を得ることができる。

以上の説明から明らかなように本発明に係る冷 却取光電変換装置の変換素子を冷却する放船プロ ックの書熱部に鉛(Po)等の低温において影容量

5

の大きい材料を用い、外間部を網(Cu)をどの高 熱伝導率材料で構成するようにすれば、前配冷却 ヘッドからの周期的を温度変動を解析することが 可能となりレーず電子の動作温度を安定させ、レ ーず発接被長の変動を減少させる優れた利点があ り、その効果は非常に大きい。

4. 図面の簡単な説明

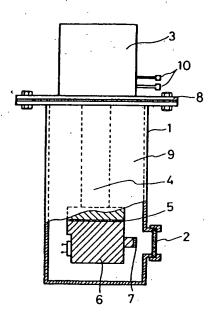
第1 図は本発明に係る冷却超光電変換接量の一 実施例を説明する構造図、第2 図は本発明を選用 した光電変換装置の一架施例の新面図である。

1:外徴容器、2:透過療、8:駆動部、4: 冷却ヘッド、6:放熱ブロック、7:レーザ業子、 11:蓄熱部、12:外囲部。

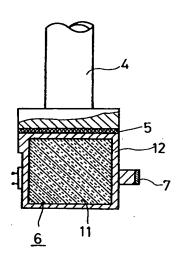
> 5.扶徐 代理人 并理士 并 析 貞 一 (2) 12) 12)

特別昭55-46589(3)

第 1 図



焦 2 図



-395--